

Suivi du débat stratégique aux États-Unis

Titre(s) : Suivi du débat stratégique aux États-Unis [Texte imprimé] : la politique de recherche de l'administration Clinton / Centre de recherches et d'études sur les stratégies et les technologies

Auteur(s) : Centre de recherches et d'études sur les stratégies et les technologies Palaiseau, Essonne-1999

Editeur, producteur : Paris : Centre de recherches et d'études sur les stratégies et les technologies, 1994

Description matérielle : 1 vol. (25 f.) ; 30 cm

Classification décimale Dewey : 320.97

Note(s) : Étude "no 781/CREST/SDS2"

La couv. porte en plus : "Deuxième phase. Deuxième dossier trimestriel"

Résumé ou extrait : L'administration Clinton souhaite développer l'emploi aux États-Unis, pour se faire, elle se fonde sur le développement technologique. Cette étude revient sur les modalités de ce projet : initiatives technologiques, mécanismes d'établissement des nouvelles priorités de R&D, R&D de défense.

Sujet - Nom commun : Recherche industrielle -- États-Unis

Sujet - Nom géographique : Politique économique -- États-Unis -- 1993-2001
États-Unis -- Investissements